ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАУССОВЫХ МОД ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ

В.С. Павельев, В.А. Сойфер, М. Дюпарре^{*}, Р. Коваршик^{*}, Б. Людге^{*}, Б. Клей^{**}, С.В. Карпеев^{***}

Институт систем обработки изображений РАН

*Институт прикладной оптики Фридрих-Шиллер Университета (г.Йена, Германия)

**Институт прикладной физики Фридрих-Шиллер Университета (г.Йена, Германия)

***Самарский государственный аэрокосмический университет

Аннотация

В [1] было показано, что использование фундаментальных свойств мод лазерного излучения позволяет увеличить число каналов в оптоволоконных системах связи и системах связи в свободном пространстве, а также создавать высокочувствительные оптические датчики. Таким образом, разработка дифракционных оптических элементов (ДОЭ), позволяющих формировать и селектировать моды лазерного излучения (моданов), является важной задачей совершенствования элементной базы для построения высокоэффективных оптоэлектронных систем. В [2,3] нами были представлены результаты теоретического и натурного исследования модана, преобразующего освещающий Гауссов ТЕМоо пучок в одномодовый пучок Гаусса-Эрмита (1,0). В данной работе авторы представляют новые результаты, полученные с использованием различных элементов в единой оптической схеме: целью исследования является преобразование входного ТЕМоо пучка лазера в несколько пучков, описываемых одномодовыми распределениями Гаусса-Эрмита (п,т). После раздельной модуляции полученных одномодовых пучков и объединения их в один пучок обычным оптическим делителем пучка, исследовалось распространение этого объединенного многомодового пучка в пространстве. Далее, полученный многомодовый пучок исследовался с помощью "анализирующего" модана [1]. При проведенных исследованиях элемент, описанный в [2,3], использовался для преобразования освещающего пучка ТЕМоо в моду Гаусса-Эрмита (1,0) и Гаусса-Эрмита (0,1). Анализирующий модан был рассчитан методом скрещенных решеток с последующим кодированием его функции пропускания в чисто фазовую методом синтетических коэффициентов [1]. Анализирующий модан был изготовлен по той же технологии, что и элемент [2,3]. Теоретические и экспериментальные результаты находятся в хорошем взаимном согласовании.

1. Введение

Повышение пропускной способности современных коммуникационных систем является важнейшей научно-технической задачей, требующей дальнейшего исследования физических эффектов (в том числе оптических) (Рис. 1). В случае, если в качестве носителя информации рассматривается когерентный световой пучок, а в качестве канала передачи данных используется линейная волноводная среда (например, многомодовый оптический световод), весьма перспективным представляется использование мод лазерного света. Будем разделять понятия поперечных и продольных мод лазерного излучения.

Поперечные моды лазерного излучения представляют собой пучки света, распределение комплексной амплитуды в сечении которых описывается собственными функциями оператора распространения света в соответствующей среде [1]. Фундаментальным свойством мод является сохранение структуры и взаимной ортогональности при распространении в среде [1].

Широко известны телекоммуникационные системы, использующие для передачи различных каналов различные продольные моды то есть различные длины волн излучения, распространяющегося в волноводе. В терминологии Рис. 1, оптические фильтры, разделяющие различные длины волн, используются в качестве демультиплексоров (WDMуплотнение). Последние достижения в разработке диэлектрических полосовых фильтров с шириной полосы пропускания *∆*λ ≤ 1 нм, пригодных к массовому производству, позволили уже сегодня достичь значительного уплотнения каналов связи в таких системах. Однако, авторам представляется весьма привлекательным рассмотреть именно поперечные моды в качестве носителей информационных каналов вместо используемых продольных мод (а может быть - позже - и в дополнение к ним). Это связано. во-первых, с постоянным повышением качества производимых многомодовых волокон, во-вторых, с разработкой методов синтеза дифракционных оптических элементов, названных моданами [1-6], способных эффективно формировать и селектировать поперечные моды лазерного излучения. Общая теория построения телекоммуникационных систем с уплотнением каналов, основанным на использовании поперечных мод, детально изложена в [1]. Результаты, описанные в [2, 3], по расчету, изготовлению и экспериментальному исследованию моданов. обладающих высокой энергетической эффективностью, подтолкнули авторов к построению небольшой действующей модели двухканальной связи, использующей в качестве носителей каналов информации различные моды Гаусса-Эрмита, являющиеся собственными функциями оператора распространения в линзоподобных средах (в частности, в градиентных волокнах с параболическим профилем), а также в свободном пространстве в специально выбранной системе координат [1]. В терминологии Рис. 1 модан, формирующий необходимую моду ГауссаЭрмита, является генератором канала, а модан, селектирующий моды, - демультиплексором.

2. Формирование мод Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1)

В данной работе для реализации независимых каналов были использованы моды Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1). Интересно отметить особенность мод Гаусса-Эрмита, заключающуюся в том, что поворот модана на 90° приводит к взаимной смене значений первого и второго номеров формируемой моды. Таким образом, синтезировав два модана Гаусса-Эрмита (1,0) с помощью одного комплекта технологических бинарных масок, можно получить возможность формирования двух мод - Гаусса-Эрмита (1,0) и Гаусса-Эрмита (0,1) с одинаковыми значениями фундаментального модового радиуса. Для расчета этих элементов была использована итерационная процедура [2]. В результате была получена фазовая маска 2048 х 2048 пикселов с размером пиксела 3,0 мкм х 3,0 мкм, которая затем трансформировалась в набор технологических масок для микролитографической реализации микрорельефа [2, 3]. Элемент рассчитывался как добавка к линзе. Оптическая схема экспериментальной установки для исследования способности элемента формировать модовое распределение интенсивности представлена на Рис. 10 работы [3]. Однако, для того, чтобы убедиться в том, что полученный пучок обладает свойствами моды. недостаточно исследовать распределение интенсивности в сечении, необходимо также убедиться в сохранении пучком модовой структуры при распространении в линзовой среде или свободном пространстве или исследовать поперечное амплитудно-

фазовое распределение. Экспериментальная установка, предназначенная для измерения распределения интенсивности после прохождения пучка через Фурье-каскад, и соответствующие экспериментальные результаты представлены на Рис. 12 и Рис. 13. соответственно, работы [3]. Оптическая схема установки для интерферометрического исследования фазы пучка в фокальной плоскости первой Фурье-линзы представлена на Рис. 14 работы [3], соответствующие экспериментальные результаты, представлены Рис. 15 [3]. По сдвигу полос между двумя половинками моды (0,1) была найдена величина фазового сдвига - 0,83 л, что согласуется с теоретической оценкой - л. В дополнение к результатам исследования фазовой структуры, представленным в [3], в данной работе применялся численный метод восстановления фазы [7] пучка в фокальной плоскости первой Фурье-линзы: распределение фазы восстанавливалось по результатам измерения распределения интенсивности во входной и выходной плоскостях, соответственно, Фурье-линзы в ходе 30 итераций процедуры [7]. Схема экспериментальной установки для получения двух распределений приведена на Рис. 2. После 30 итераций, среднеквадратичное отклонение экспериментально полученного амплитудного распределения от его оценки на последней итерации составляло менее 17%. Восстановленное фазовое распределение во входной плоскости Фурье-линзы представлено на Рис. 3. Фазовый сдвиг между половинками моды составляет около 0.85 л. что согласуется с результатами интерферометрии [3] и теоретической оценкой [1].



Рис. 1. Принципиальная схема многоканальной оптической связи



Рис. 2. Схема оптической установки для измерения распределения интенсивности, формируемого моданом во входной и выходной плоскостях Фурье-каскада.



Рис. За. Итерационно восстановленное фазовое распределение во входной плоскости Фурье-каскада с линзой L₂ (100% соответствует значению фазовой функции 2π)



рис. 3b. Горизонтальное центральное сечение распределения фазы

3. Расчет и изготовление анализирующего модана

В терминах общей схемы оптической телекоммуникационной системы, представленной на Рис. 1, задача создания модана, анализирующего модовый состав излучения на ее выходе, соответствует построению демультиплексора.

Предположим, что $\{\psi_p(\mathbf{x})\}$ - комплексные амплитуды мод в сечении пучка, освещающего анализирующий модан, которые подчиняются условию ортогональности

$$\int_{G} \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{p}'}^{*}(\mathbf{x}) d^{2} \mathbf{x} = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}, \qquad (1)$$

где $\mathbf{x} = (x, y)$ -двумерные декартовы координаты в сечении пучка, G - световая апертура, * - символ комплексного сопряжения, и

$$\delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} = \delta_{pp'} \delta_{ll'} = \begin{cases} \mathbf{1}, \mathbf{p} = \mathbf{p}' \\ \mathbf{0}, \mathbf{p} \neq \mathbf{p}' \end{cases}$$
(2)

Если мы разложим комплексную амплитуду пучка в ряд по модовым функциям

$$w(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}} w_{\mathbf{p}} \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in G$$
(3)

наша задача сведется к нахождению коэффициентов w_p . Умножая комплексную амплитуду пучка w(x на функцию комплексного пропускания элемента $T(\mathbf{x})$, где $T(\mathbf{x})=\psi_p^*(\mathbf{x})$ - комплексно сопряженная функция к функции $\psi_p(\mathbf{x})$ анализируемой моды, получаем

$$w(\mathbf{x})\psi_{\mathbf{p}}^{*}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}'} w_{\mathbf{p}'} \quad \psi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{x})\psi_{\mathbf{p}}^{*}(\mathbf{x}).$$
(4)

В результате, двумерное интегрирование по апертуре G дает нам

$$w_{\mathbf{p}} = \int_{G} w (\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{p}}^{*}(\mathbf{x}) d^{2} \mathbf{x}.$$
 (5)

Оптический эквивалент этих математических операций может быть легко представлен в виде устройства, представленного на Рис. 4 [1]. В рамках этой схемы устройства измерение интенсивности в соответствующей точке в Фурье-плоскости с помощью малоапертурного детектора или пикселов ССД-камеры позволяет измерять требуемые значения $\left|w_{\mathbf{p}}\right|^{2}$. На следующем этапе, апертура G может быть интерпретирована как сумма двух (или более) связанных субапертур, каждая из которых описывается различной функцией комплексного пропускания $T(\mathbf{x}) = \psi_{\mathbf{p}}^{*}(\mathbf{x})$, согласованной с соответствующей модой $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x})$. Пространственное разделение корреляционных пиков для различных мод в Фурье-плоскости (Рис. 4) достигается добавлением индивидуальной наклонной добавки к каждой субалертуре [1]. Для кодирования полученной суммарной функции комплексного пропускания T(x) в чисто фазовую использовался известный метод синтетических коэффициентов [1]. В данной работе был использован модан, согласованный с модами Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1). Из конкретных условий эксперимента были выбраны следующие физические параметры: модовый радиус в плоскости модана $\sigma_{10} = \sigma_{01} = 0.58$ мм. Элемент был рассчитан на рабочую длину волны $\lambda = 632.8$ нм как добавка к линзе с фокусом f =300 мм. Соответствующие корреляционные пики для мод (1,0) и (0,1) в выходной плоскости линзы разносились на горизонтальное расстояние 30 мм (Рис. 5). Вертикальное расстояние между нулевым порядком и ± 1 паразитными порядками, возникающими вследствие внесения несущих в фазу элемента при использовании метода синтетических коэффициентов, выбиралось как 8 мм. Для кодирования элемента использовалась прямоугольно-импульсная несущая 41,7 линий/мм. Маска имела 2048 х 2048 пикселов, с физическим размером пиксела 2,0 мкм х 2.0 MKM.

Значение фазовой функции в каждом из пикселов выбиралось в промежутке [- π , + π). Значение фазовой функции впоследствии трансформировалось в соответствующее значение толщины микрорельефа пропускающего элемента с учетом показателя преломления резиста. На следующем этапе по двумерной матрице отсчетов фазовой функции формировался комплект бинарных технологических масок, определяющий процесс литографического травления резиста. Однако, разогрев резиста, возникающий из-за попиксельной процедуры травления, привел к определенным негативным отклонениям от заданного рельефа.



Рис. 4. Схема работы анализирующего модана с функцией комплексного пропускания T(x). Корреляционные пики в выходной плоскости соответствуют различным номерам мод р.



Рис. 5. Схема распределения интенсивности в выходной плоскости линзы L₃, содержащая точки появления в нулевам порядке корреляционных пиков, соответстзующих наличию в освещающем пучке мод Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1). Помимо этого отмечены паразитные +/- первые порядки

Для осуществления равномерного травления резиста по рассчитанной полутоновой фазовой маске элемента был рассчитан комплект 15 технологических бинарных файлов. Преобразование файла, содержащего отсчеты фазовой функции модана, в комплект бинарных файлов производилось с помошью утилиты MONOTON, входящей в состав ПО "DOEtools" [8]. Схематичное изображение процесса изготовления модана представлено на Рис. 6. В качестве исходной заготовки использовалась пластина кварцевого стекла, покрытая тонким слоем полиметилметакрилата (толщина около 2,5 мкм). 16-уровневый микрорельеф ДОЭ формировался с помощью 15-кратного электронного травления, на электронном микролитографе ZBA 23Н производства фирмы Jenoptik GmbH (Германия). После завершения процесса травления резиста расчетная глубина профиля должна была составлять около 1200 нм. Описанная технология электронного микролитографического травления является сложным процессом. Для того, чтобы достичь реализации расчетного профиля рекоменлуется сначала осуществлять травление лишь до 80 % расчетной глубины, замерить реально полученную максимальную глубину травления оптическим микропрофилометром и завершить процедуру травления одним или более дополнительными циклами "травление <-->профилометрия". Для увеличения эффективности этой процедуры, для замера глубины протрава полезно использовать регулярную ступенчатую тестовую структуру вместо нерегулярного сложного дифракционного профиля, рассчитанного, например, итерационной процедурой. Обычно, такая тестовая структура размещается на подложке вне апертуры ДОЭ для того, чтобы не функцию комплексного пропускания нарушать ДОЭ.

Используя такую внешнюю тестовую структуру, мы обнаружили значительное отклонение значения глубины рельефа на тестовой структуре от такого же значения на дифракционном рельефе (130%) [2], что может быть объяснено наличие эффектом, известном в электронной микролитографии как "proximity effect" [9], что означает зависимость величины необходимой дозы мощности электронного пучка от доз в соседних пикселах. Эти результаты были получены с помощью оптического профилометра MICROMAP-512. Как следствие, в [3] мы предложили включать в набор изготавливаемых элементов один дополнительный тестовый элемент с включенной тестовой структурой на апертуре. Такой подход дал удовлетворительный результат, как минимум, для изготовления моданов, формирующих моду Гаусса-Эрмита (1,0) [2], [3]. Однако такой подход оказался неработоспособным в случае изготовления модана, анализирующего выходное модовое распределение, рассчитанного методом скрещенных дифракционных решеток [1], что привело к тому, что глубина готового рельефа составила лишь 70% от расчетной глубины 1200 нм. Более того, отклонение изготовленного рельефа сказалось на картине дифракции света на элементе. В качестве попытки понять этот феномен, было предположено, что proximity effect оказывает различное влияние на различных типах дифракционных структур. Авторы продолжают исследования в этом направлении.



Рис. 6. Схема формирования микрорельефа ДОЭ

4. Оптическая схема натурного эксперимента

Изготовленный анализирующий модан был исследован в ходе серии натурных экспериментов. Для этого была собрана экспериментальная установка, схема которой приведена на Рис. 7. На первом этапе натурных экспериментов эта установка была использована для исследования взаимодействия анализирующего модана с освещающим одномодовым пучком Гаусса-Эрмита (1,0) или (0,1), соответственно. Каждый из этих двух освещающих пучков был сформирован путем преобразования освещающего пучка моданом [2] в комбинации с линзой и непрозрачным экраном с отверстием. Впоследствии эта установка была дополнена до простейшей модели многоканальной телекоммуникационной системы, построенной на основе использования поперечных мод, представленной на Рис. 1. Это позволило экспериментально исследовать взаимодействие анализирующего модана с пучком, содержащим обе (1,0) и (0,1) модовые компоненты, в зависимости от различных параметров эксперимента.

Оптическая система, схема которой представлена на Рис. 7, имела следующие физические параметры: $f_1 = 452 \text{ мм}, f_2 = 840 \text{ мм}, f_3 = 300 \text{ мм}, диаметр$ отверстия в непрозрачных экранах составлял 2,7 мм, модовый параметр пучка $\sigma_{10} = \sigma_{01} = 0.58 \text{ мм в плос$ кости анализирующего модана, выбранный в соответствие с размером эффективной области дифракции 4,096 мм х 4,096 мм, размер пиксела использованной ССД камеры составлял 13 мкм. Интересно отметить, что линза L2 в данной схеме выполняет роль модели линзоподобной среды, в которой распространяются сгенерированные моды, с другой стороны поведение модового пучка в ее выходной плоскости соответствует картине дифракции в дальней зоне, например при организации оптической связи в свободном пространстве.



Рис. 7. Схема оптической установки для экспериментального исследования селекции мод с помощью ДОЭ: BS – делитель пучка, М – зеркало.

5. Сравнение результатов физического эксперимента с результатами компьютерного моделирования

На первом этапе с помощью вычислительного эксперимента была исследована работа анализирующего модана, освещенного одномодовым пучком Гаусса-Эрмита (1,0) с Гауссовым радиусом $\sigma_{10} =$ 0,58 мм без учета квантованного характера его фазы. После применения быстрого преобразования Фурье было получено расчетное амплитудно-фазовое распределение в фокальной плоскости Фурьелинзы L3. Рассчитанные распределения амплитуды, фазы и интенсивности в фокальной плоскости Фурье-линзы L3 представлены на Рис. 8. Отметим наличие корреляционного пика, соответствующего наличию освещающи моды (1,0), и его отсутствие в части рисунка, соответствующей моде (0,1). На рисунке 8а можно наблюдать лишь четыре паразитных пятна вокруг точки, соответствующей положению корреляционного пика. Расстояние между точкой, соответствующей положению корреляционного пика, и центрами паразитных пятен составляло 150 Steren.



Рис, в а-е: Результаты вычислительного эксперимента по анализу входного пучка с помощью рассчитанного ДОЭ (без учета квантования): расчетные распределения интенсивности (Рис. а,б), амплитуды (Рис. в, г) и фазы (Рис. д,е) в окрестности точек формирования корреляционных пиков, соответствующих модам Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1)

Моделируя освещение этого же "идеального" модана одномодовым пучком (0,1), мы получили аналогичные результаты (не представленные в данной работе), с единственным отличием, что выходное распределение было повернуто на 90 градусов по сравнению с представленным на Рис. 8.

Соотношение максимумов интенсивности корреляционных пиков, наблюдаемых в случае наличия детектируемой моды, и максимумов интенсивности паразитных пятен в случае отсутствия детектируемой моды составляло примерно 3:1. В силу специфики микролитографической технологии, изготовленный элемент имел 16 уровней квантования фазы, теоретически соответствующих 15/16х2 = 1200 нм. Однако, из-за трудностей контроля глубины травления максимальная глубина травления рельефа составляла лишь 70% от рассчитанного значения 1200 нм. Исходя из этого, мы провели моделирование работы элемента с максимальной глубиной травления 70% от требуемого для случаев, когда элемент освещен одномодовым пучком (1,0), (0,1) и пучком, содержащим обе моды с равными мощностями. Результаты этого вычислительного эксперимента представлены на Рис.9 (только распределения интенсивности). На рис а, в, д представлено распределение интенсивности в окрестности левого корреляционного пика, соответствующего моде Гаусса-Эрмита (0,1), на рис. б, г, е - распределение интенсивности в окрестности правого корреляционного пика, соответствующего моде Гаусса-Эрмита (1,0). В заключение, на Рис. 10 представлены результаты экспериментального исследования, выполненного с использованием экспериментальной установки, представленной на Рис. 7, при том же наборе физических параметров, что были использованы в компьютерном моделировании, результаты которого представлены на Рис. 9. Отметим хорошее соответствие результатов физического эксперимента результатам компьютерного моделирования, полученных для глучая 70% реализации расчетной глубины профи-**1я.** Учитывая физический размер чувствительного

элемента CCD-камеры и результаты моделирования, можно сделать вывод о качественном соответствии экспериментально полученных распределений в фокальной плоскости линзы L₃, расчетным результатам, даже несмотря на небольшие различия в форме корреляционных пиков.



Рис, 9 а-е: Результаты вычислительного эксперимента по анализу входного пучка с помощью рассчитанного ДОЭ: расчетные распределения интенсивности в окрестности точек формирования коррельционных пиков, соответствующих модам Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1) при освещении модана модовым пучком Гаусса-Эрмита (0,1) (Рис. а,6), Гаусса-Эрмита (1,0) (Рис. в,г) и пучком, содержащим обе моды (Рис. д,е). В данном вычислительном эксперименте учитывалось квантование фазы элемента по 16 уровням, а также то, что глубина реализованного профиля составила лишь 70% от расчетного значения 1200nm

6. Заключение

В данной работе на основе результатов поставленных вычислительных и натурных экспериментов была продемонстрирована принципиальная осуществимость концепции применения поперечных мод лазерного излучения в качестве носителей независимых каналов телекоммуникационной системы, предложенной в [1]. Показана целесообразность применения моданов, рассчитанных с помощью итерационной процедуры [2] и метода синтетических коэффициентов [1], и изготовленных с помощью электронной микролитографии, для построения такой системы.

Приложение

В данной работе проводилось также исследование амплитудно-фазового распределения, формируемого моданом, согласованным с модой Гаусса-Лагерра (2,0), процесс расчета и изготовления которого описан в [10]. Модан был изготовлен в Институте систем обработки изображений РАН. Для замера распределений интенсивности во входной и выходной плоскостях линзы были использованы оптические схемы, аналогичные схемам, представленным на Рис. 10 и Рис. 12 работы [3]. Измерения проводились в Институте прикладной оптики Фридрих-Шиллер Университета (г. Йена, Германия). На Рис. 11 и Рис. 12 приведены амплитудные распределения формируемой моды во входной и выходной плоскости Фурье-каскада соответственно, полученные по результатам измерений интенсивности. На Рис. 13 приведен результат интерферомстрического исследования фазового распределения сформированной моды. На Рис. 14 приведена оценка фазы сформированного модового пучка во входной плоскости, полученная в ходе 120 итераций процедуры [7] по амплитудным распределениям Рис. 11, Рис. 12.



Рис. 10 а-е: Результаты измерений сформированной интенсивности в окрестности центров корреляционных пиков, соответствующих модам Гаусса-Эрмита (1,0) и (0,1) при освещении модана модовым пучком Гаусса-Эрмита (0,1) (Рис. а,б), Гаусса-Эрмита (1,0) (Рис. в,г) и пучком, содержащим обе моды (Рис. d,e}



Рис. 11. Распределение амплитуды моды Гаусса-Лагерра (0,2)



Рис. 12. Распределение амплитуды моды Гаусса-Лагерра (0,2) после прохождения Фурье-каскад.



Рис. 13 Результат интерферометрического исследования сформированного модового пучка Гаусса-Лагерра (2,0)



Рис. 14 Итерационно восстановленное фазовое распределение модового пучка Гаусса-Лагерра (2.0) во входной плоскости Фурье-каскада с линзой L₂



Рис. 15. Осцистограмма сигнала с ПЗС - линейки при натурном исследовании сформированной моды Гаусса-Лагерра

Благодарность

Авторы благодарят Уве Цайтнера из Института прикладной физики Фридрих-Шиллер Университета а также Г.В. Успленьева (Институт систем обработки изображений РАН) за помощь в литографическом формировании трехмерного микрорельефа дифракционных оптических элементов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 96-15-96026)

Литература

- Soifer V. A., Golub M. A., Laser Beam Mode Selection by Computer Generated Holograms, CRC Press, 1994.
- Duparre M., Pavelyev V. S., Luedge B., Kley E.-B.; Kowarschik R., Soifer V. A., Iterative calculation,

manufacture and investigation of DOE forming unimodal complex distributions. Proceedings SPIE **3110** (1997).

- Duparre M., Pavelyev V. S., Luedge B., Kley E.-B.; Kowarschik R., Soifer V. A., Forming of selected unimodal complex amplitude distributions by means of novel DOEs of MODAN-type. In Optical Manufacturing and Testing II, H. Philip Stahl, ed., Proceedings SPIE 3134, 357 - 368 (1997).
- V.V. Kotlyar, I.V. Nikolsky, V.A. Soifer An algorithm for calculating multichannel formers of Gaussian modes.// Optik V. 98, No. 1, (1994) p. 26-30
- Бахарев М.А., Котляр В.В., Павельев В.С., Сойфер В.А., Хонина С.Н. Эффективное возбуждение пакетов мод идеального градиентного волновода с заданными фазовыми скоростями, Компьютерная оптика 17, с. 21-25.
- В.С. Павельев, С.Н. Хонина, Быстрый расчет фазовых формирователей мод Гаусса-Лагерра, Компьютерная оптика, Самара, СГАУ, 1997, вып. 17, с. 15-20.
- Fienup J. R., Iterative method applied to image reconstruction and to computer generated holograms. In Applications of Digital Image Processing 3, Proceedings SPIE 207, 2 - 13 (1979).
- Волотовский С.Г., Казанский Н.Л., Павельев В.С. Программное обеспечение для итерационного расчета и исследования ДОЭ, Компьютерная оптика 17, с. 48-53.
- D.P. Kern. Proceedings of the 9th International Conference on Electron and Ion Beam Science and Technology, edited by R.Bakish (The Electrochemical Society, Pennington, NJ, 1980), PV 80-6 491
- Berezny A.E., Karpeev S.V., Uspleniev G.V. Computer-generated holographic optical elements produced by photolitography// Optics nd Lasers in Engineering. - 1991.-Vol. 15.- P. 331-340.
- Chu D. C., Fienup J. R., Recent approaches to computer-generated holograms. Optical Engineering, 13, 189 (1974.)
- Старк Г., ред. Реконструкция изображений.-М.:Мир, 1992.- 636 с.

Experimental study of application of Gaussian modes for multiplexing the optical information channels

V.S. Pavelyev, V.A. Soifer, M. Duparre¹, R. Kowarschik¹, B. Luedge¹, B. Kley², S.V. Karpeev³

Image Processing Systems Institute of RAS

¹Institute of Applied Optics, Friedrich Schiller University (Jena, Germany)

²Institute of Applied Physics, Friedrich Schiller University (Jena, Germany)

³Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev

Abstract

It was shown in [1] that the application of the fundamental properties of laser radiation modes allows to increase the number of channels in fiber-optic communication systems and free-space communication systems, as well as to create highly sensitive optical sensors. Thus, the development of diffractive optical elements (DOEs) allowing to form and select laser radiation modes (modans), is an important objective of the improvement of element base for the construction of highly efficient optoelectronic systems. In [2,3], we presented the results of a theoretical and a natural study of a modan that converts an illuminating Gaussian TEM₀₀ beam into a single-mode Hermite-Gaussian beam (1,0). In this paper, the authors present new results obtained by using various elements in a unified optical system: the aim of the study is to convert the input TEM₀₀ laser beam into several beams described by single-mode Hermite-Gaussian distributions (n,m). After separate modulation of the obtained single-mode beams and combining them into one beam using a conventional optical beam splitter, the propagation of this combined multimode beam in space was investigated. Further, the obtained multimode beam was investigated using an analyzing modan [1]. During the above investigation, the element described in [2,3] was used to transform the illuminating beam TEM₀₀ into the Hermite-Gaussian mode (1.0) and the Hermite-Gaussian mode (0.1). The analyzing modan was calculated by the crossed gratings method with subsequent encoding of its transmission function into a purely phase function by the method of synthetic coefficients [1]. The analyzing modan was produced using the same technology as in the element [2,3]. The theoretical and experimental results are in good mutual agreement

<u>Citation</u>: Pavelyev VS, Soifer VA, Duparre M, Kowarschik R, Luedge B, Kley B, Karpeev SV. Experimental study of application of Gaussian modes for multiplexing the optical information channels. Computer Optics 1998; 18: 115-121.

References

- [1] Soifer VA, Golub MA. Laser Beam mode selection by computer generated holograms. Boca Raton: CRC Press; 1994.
- [2] Duparre M, Pavelyev VS, Luedge B, Kley E-B, Kowarschik R, Soifer VA. Iterative calculation, manufacture and investigation of DOE forming unimodal complex amplitude distributions. Proc SPIE 1997; 3110: 741-751.
- [3] Duparre M, Pavelyev VS, Luedge B, Kley E-B, Kowarschik R, Soifer VA. Forming of selected unimodal complex amplitude distributions by means of novel DOEs of MODAN-type. Proc SPIE 1997; 3134: 357-368.
- [4] Kotlyar VV, Nikolsky IV, Soifer VA. An algorithm for calculating multichannel formers of Gaussian modes. Optik 1994; 98(1): 26-30.
- [5] Bakharev MA, Kotlyar VV, Pavelyev VS, Soifer VA, Khonina SN. Effective excitation of ideal gradient waveguide mode packages with pregiven phase velocities [In Russian]. Computer Optics 1997; 17: 21-25.
- [6] Pavelyev VS, Khonina SN. Fast iterative calculation of phase shapers of Laguerre-Gaussian modes [In Russian]. Computer Optics 1997; 17: 15-20.
- [7] Fienup JR. Iterative method applied to image reconstruction and to computer generated holograms. Proc SPIE 1979; 207: 2-13.
- [8] Volotovsky SG, Kazanskiy NL, Pavelyev VS. Software for iterative calculation and study of DOE [In Russian]. Computer Optics 1997; 17: 48-53.
- [9] Kem DP. In Book: Bakish R, ed. Proc 9th Int Conf on Electron and Ion Beam Science and Technology. Pennington, NJ: The Electrochemical Society; 1980: PV 80-6 491.
- [10] Berezny AE, Karpeev SV, Uspleniev GV. Computer-generated holographic optical elements produced by photolitography. Opt Lasers Eng 1991; 15(5): 331-340.
- [11] Chu DC, Fienup JR. Recent approaches to computer-generated holograms. Opt Eng 1974; 13(3): 189-195.
- [12] Stark H. Image recovery: theory and application. Academic Press; 1987.